

PATENT
81716.0123

Express Mail Label No. EV 325 215 354 US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Shin MATSUDA et al.

Serial No: Not assigned

Filed: April 15, 2004

For: Microchemical Chip and Method
for Producing the Same

Art Unit: Not assigned

Examiner: Not assigned

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop PATENT APPLICATION
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Enclosed herewith are certified copies of Japanese patent application Nos. 2003-114820 filed April 18, 2003, 2003-114821 filed April 18, 2003, 2003-133581 filed May 12, 2003, 2003-151507 filed May 28, 2003 and 2003-151508 filed May 28, 2003, from which priority is claimed under 35 U.S.C. § 119 and Rule 55.

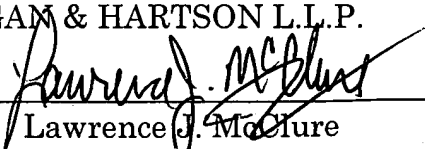
Acknowledgment of the priority document(s) is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Respectfully submitted,

HOGAN & HARTSON L.L.P.

Date: April 15, 2004

By:


Lawrence J. McClure
Registration No. 44,228
Attorney for Applicant(s)

500 South Grand Avenue, Suite 1900
Los Angeles, California 90071
Telephone: 213-337-6700
Facsimile: 213-337-6701

30895
古川.

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 4 月 1 8 日
Date of Application:

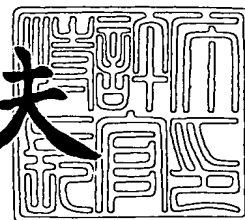
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 1 4 8 2 0
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 1 4 8 2 0]

出 願 人 京セラ株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 2 月 1 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



6 2 0 7 9 U S / F P 1 5 3 2

出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 1 0 2 8 6 8



【書類名】 特許願

【整理番号】 GA-03133

【提出日】 平成15年 4月18日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B81B 1/00
G01N 1/00

【発明者】

【住所又は居所】 鹿児島県国分市山下町 1 - 1 京セラ株式会社 国分工場内

【氏名】 松田 伸

【発明者】

【住所又は居所】 鹿児島県国分市山下町 1 - 1 京セラ株式会社 国分工場内

【氏名】 横峯 国紀

【特許出願人】

【識別番号】 000006633

【氏名又は名称】 京セラ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100075557

【弁理士】

【フリガナ】 サイキョウ

【氏名又は名称】 西教 圭一郎

【電話番号】 06-6268-1171

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009106

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9000118

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 マイクロ化学チップおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 被処理流体を流通させる流路が形成された基体を有し、前記流路を流通する被処理流体に予め定める処理を施すマイクロ化学チップであって、前記基体は、セラミック材料から成ることを特徴とするマイクロ化学チップ。

【請求項 2】 前記基体は、前記流路に被処理流体を流入させる供給部と、処理後の流体を外部に導出する採取部とを有し、

前記供給部から前記流路に被処理流体を流入させ、流入された被処理流体に予め定める処理を施した後に、前記採取部から処理後の流体を外部に導出することを特徴とする請求項 1 記載のマイクロ化学チップ。

【請求項 3】 前記基体は、前記流路に複数の被処理流体をそれぞれ流入させる複数の供給部と、処理後の流体を外部に導出する採取部とを有し、

前記複数の供給部から前記流路に複数の被処理流体をそれぞれ流入させ、流入された複数の被処理流体を合流させて予め定める処理を施した後に、前記採取部から処理後の流体を外部に導出することを特徴とする請求項 1 記載のマイクロ化学チップ。

【請求項 4】 被処理流体を流通させる流路が形成された基体を有し、前記流路を流通する被処理流体に予め定める処理を施すマイクロ化学チップであって、

前記流路は、一表面に溝部が形成された基体本体の前記一表面を被覆部で覆うことによって形成され、少なくとも前記基体本体がセラミック材料から成ることを特徴とするマイクロ化学チップ。

【請求項 5】 前記基体は、前記流路に被処理流体を流入させる供給部と、処理後の流体を外部に導出する採取部とを有し、

前記供給部から前記流路に被処理流体を流入させ、流入された被処理流体に予め定める処理を施した後に、前記採取部から処理後の流体を外部に導出することを特徴とする請求項 4 記載のマイクロ化学チップ。

【請求項 6】 前記基体は、前記流路に複数の被処理流体をそれぞれ流入させる複数の供給部と、処理後の流体を外部に導出する採取部とを有し、

前記複数の供給部から前記流路に複数の被処理流体をそれぞれ流入させ、流入された複数の被処理流体を合流させて予め定める処理を施した後に、前記採取部から処理後の流体を外部に導出することを特徴とする請求項4記載のマイクロ化学チップ。

【請求項7】 被処理流体を流通させる流路が形成された基体を有し、前記流路を流通する被処理流体に予め定める処理を施すマイクロ化学チップの製造方法であって、

セラミックグリーンシートの表面に、予め定める形状の型を押圧して溝部を形成し、

溝部が形成されたセラミックグリーンシートの表面に、前記溝部を覆うように別のセラミックグリーンシートを積層し、

積層したセラミックグリーンシートを、所定の温度で焼結させることによって前記基体を形成することを特徴とするマイクロ化学チップの製造方法。

【請求項8】 前記基体を、3枚以上のセラミックグリーンシートが積層されたものを焼結させることによって形成するにあたっては、

2枚以上のセラミックグリーンシートの表面に、予め定める形状の型をそれぞれ押圧して溝部を形成するとともに、異なるセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を必要に応じて形成し、

溝部が形成されたセラミックグリーンシートの表面に、前記溝部を覆うように、別のセラミックグリーンシートを積層し、

積層されたセラミックグリーンシートを、所定温度で焼結させることによって前記基体を形成することを特徴とする請求項7記載のマイクロ化学チップの製造方法。

【請求項9】 被処理流体を流通させる流路が形成された基体を有し、前記流路を流通する被処理流体に予め定める処理を施すマイクロ化学チップの製造方法であって、

セラミックグリーンシートの表面に、予め定める形状の型を押圧して溝部を形成し、

溝部が形成されたセラミックグリーンシートを、所定の温度で焼結させること

によって基体本体を形成し、

該基体本体の表面の前記溝部を被覆部で覆うことによって前記基体を形成することを特徴とするマイクロ化学チップの製造方法。

【請求項 10】 前記基体本体を、複数枚のセラミックグリーンシートが積層されたものを焼結させて形成するにあたっては、

2 枚以上のセラミックグリーンシートの表面に、予め定める形状の型をそれぞれ押圧して溝部を形成するとともに、異なるセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を必要に応じて形成し、

溝部が形成されたセラミックグリーンシートの表面に、前記溝部を覆うように、別のセラミックグリーンシートを積層し、

積層されたセラミックグリーンシートを、所定温度で焼結させることによって前記基体本体を形成することを特徴とする請求項 9 記載のマイクロ化学チップの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、微小な流路を流通する基質や試薬などの被処理流体に対して、反応や分析などの予め定める処理を施すことのできるマイクロ化学チップおよびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、化学技術やバイオ技術の分野では、試料に対する反応や試料の分析などを微小な領域で行うための研究が行われており、マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム（Micro Electro Mechanical Systems；略称：MEMS）技術を用いて化学反応や生化学反応、試料の分析などのシステムを小型化したマイクロ化学システムが研究開発されている。

【0003】

マイクロ化学システムにおける反応や分析は、マイクロ流路、マイクロポンプおよびマイクロリアクタなどが形成されたマイクロ化学チップと呼ばれる 1 つの

チップを用いて行われる。たとえば、シリコン、ガラスまたは樹脂から成る 1 つの基体に、試料や試薬などの流体を供給するための供給口と、処理後の流体を導出するための採取口とを形成し、この供給口と採取口とを断面積が微小なマイクロ流路で接続し、マイクロ流路の適当な位置に送液のためのマイクロポンプを配置したマイクロ化学チップが提案されている（特許文献 1 および特許文献 2 参照）。また、送液の手段として、マイクロポンプに代えて、電気浸透現象を利用したキャピラリ泳動型のものも提案されている（特許文献 3 参照）。これらのマイクロ化学チップでは、マイクロ流路は所定の位置で合流または分岐しており、合流部で流体の混合が行われ、または分岐部で流体の分離が行われる。

【0004】

マイクロ化学システムでは、従来のシステムに比べ、機器や手法が微細化されているので、試料の単位体積あたりの反応表面積を増大させ、反応時間を大幅に削減することができる。また流量の精密な制御が可能であるので、反応や分析を効率的に行うことができる。さらに反応や分析に必要な試料や試薬の量を少なくすることができる。

【0005】

このような利点を有することから、マイクロ化学システムの医療分野への応用が期待されている。たとえば、血液検査にマイクロ化学チップを用いることによって、検体である血液の量を少なくすることができるので、患者への負担を軽減することができる。また検査に必要な試薬の量を少なくすることができるので、検査の費用を下げることができる。

【0006】

さらに医療分野では、マイクロ化学チップに半導体技術を組合せることが検討されている。たとえば、自宅や外出先の患者の血液を検査し、その検査結果を医療機関に送信するためのデバイスとして、シリコンから成る 1 つの基体に、マイクロ流路、マイクロポンプおよびマイクロリアクタに加えて、血液を採取するための針、血液をろ過するためのろ過器および血液を分析するためのマイクロ分光器、マイクロプラズマ電源、集積回路、検出回路が搭載された「ヘルスケアデバイス」の概念が示されている（非特許文献 1 参照）。

【0007】**【特許文献1】**

特開 2002-214241 号公報 (第 4-5 頁, 第 1 図)

【特許文献2】

特開 2002-233792 号公報 (第 5-6 頁, 第 1 図, 第 3 図)

【特許文献3】

特開 2001-108619 号公報 (第 5 頁, 第 1 図, 第 2 図)

【非特許文献1】

「日経マイクロデバイス (NIKKEI MICRODEVICES) 2000 年 7 月号」, 日経 BP 社, 2000 年 7 月, p. 88-97

【0008】**【発明が解決しようとする課題】**

前述のマイクロ化学チップの基体は、シリコン、ガラスまたは樹脂から成るので、流路を形成する際には、MEMS 技術を用いたエッチング加工が必要である。たとえば、特許文献 2 に記載の技術では、シリコン基板に対するエッチングを何度も行うことによって流路内に突起部を有するマイクロチップを製造している。したがって、生産性が悪く、また製造原価も高いので、シリコン、ガラスまたは樹脂から成る基体を用いたマイクロ化学チップは高価である。また、エッチング加工では、流路の側壁の表面形状までは制御できないので、側壁が所望の表面形状を有する流路を形成することは困難である。

【0009】

また、樹脂から成る基体を用いたマイクロ化学チップは、耐薬品性の問題から、使用条件が制限される。

【0010】

本発明の目的は、生産性が高く、安価で、かつ耐薬品性に優れ、種々の条件で使用するのことができるマイクロ化学チップおよびその製造方法を提供することである。

【0011】**【課題を解決するための手段】**

本発明は、被処理流体を流通させる流路が形成された基体を有し、前記流路を流通する被処理流体に予め定める処理を施すマイクロ化学チップであって、

前記基体は、セラミック材料から成ることを特徴とするマイクロ化学チップである。

【0012】

本発明に従えば、検体や基質などの被処理流体は、セラミック材料から成る基体に形成された流路を流通し、流路を流通している被処理流体に、分析や反応などの予め定める処理が施される。基体はセラミック材料から成るので、シリコン、ガラスまたは樹脂から成る基体に流路を形成する際に必要なエッチング加工のような複雑な加工を行うことなく、簡単な加工を行うだけで流路を有する基体を形成することができる。したがって、本発明のマイクロ化学チップは、生産性が高く、また製造原価が低いので、安価である。またセラミック材料は、樹脂などに比べ、耐薬品性に優れるので、本発明のマイクロ化学チップは、種々の条件で 사용할ことができる。すなわち、基体がセラミック材料から成ることによって、生産性が高く、安価で、かつ耐薬品性に優れ、種々の条件で使用するこのできるマイクロ化学チップを得ることができる。

【0013】

また本発明は、前記基体は、前記流路に被処理流体を流入させる供給部と、処理後の流体を外部に導出する採取部とを有し、

前記供給部から前記流路に被処理流体を流入させ、流入された被処理流体に予め定める処理を施した後に、前記採取部から処理後の流体を外部に導出することを特徴とする。

【0014】

本発明に従えば、被処理流体を供給部から流路に流入させると、流入された被処理流体に予め定める処理が施された後に、処理後の流体が採取部から外部に導出される。したがって、たとえば、供給部から流路に基質を含む流体を流入させ、流路内の所定の位置で基質を反応させた後、採取部から反応生成物を取り出すことのできるマイクロ化学チップを得ることができる。

【0015】

また本発明は、前記基体は、前記流路に複数の被処理流体をそれぞれ流入させる複数の供給部と、処理後の流体を外部に導出する採取部とを有し、

前記複数の供給部から前記流路に複数の被処理流体をそれぞれ流入させ、流入された複数の被処理流体を合流させて予め定める処理を施した後に、前記採取部から処理後の流体を外部に導出することを特徴とする。

【0016】

本発明に従えば、複数の被処理流体を複数の供給部から流路にそれぞれ流入させると、流入された複数の被処理流体を合流させてから予め定める処理が施された後に、処理後の流体が採取部から外部に導出される。したがって、たとえば2つの供給部を有し、一方の供給部から原料となる化合物を含む流体を流入させ、他方の供給部から試薬を含む流体を流入させ、化合物を含む流体と試薬を含む流体とを合流させて反応させた後、得られた化合物を採取部から取り出すことのできるマイクロ化学チップを得ることができる。

【0017】

また本発明は、被処理流体を流通させる流路が形成された基体を有し、前記流路を流通する被処理流体に予め定める処理を施すマイクロ化学チップであって、

前記流路は、一表面に溝部が形成された基体本体の前記一表面を被覆部で覆うことによって形成され、少なくとも前記基体本体がセラミック材料から成ることを特徴とするマイクロ化学チップである。

【0018】

本発明に従えば、基体はセラミック材料から成る基体本体と被覆部とを含み、検体や基質などの被処理流体は、一表面に溝部が形成された基体本体の前記一表面を被覆部で覆うことによって形成される流路を流通し、流路を流通している被処理流体に、分析や反応などの予め定める処理が施される。基体本体はセラミック材料から成るので、シリコン、ガラスまたは樹脂から成る基体本体に流路を形成する際に必要なエッチング加工のような複雑な加工を行うことなく、簡単な加工を行うだけで流路を有する基体本体を形成することができる。したがって、本発明のマイクロ化学チップは、生産性が高く、また製造原価が低いので、安価である。またセラミック材料は、樹脂などに比べ、耐薬品性に優れるので、本発明

のマイクロ化学チップは、種々の条件で 사용할 ことができる。すなわち、基体本体がセラミック材料から成ることによって、生産性が高く、安価で、かつ耐薬品性に優れ、種々の条件で使用する ことのできるマイクロ化学チップを得ることができる。

【0019】

また本発明は、前記基体は、前記流路に被処理流体を流入させる供給部と、処理後の流体を外部に導出する採取部とを有し、

前記供給部から前記流路に被処理流体を流入させ、流入された被処理流体に予め定める処理を施した後に、前記採取部から処理後の流体を外部に導出することを特徴とする。

【0020】

本発明に従えば、被処理流体を供給部から流路に流入させると、流入された被処理流体に予め定める処理が施された後に、処理後の流体が採取部から外部に導出される。したがって、たとえば、供給部から流路に基質を含む流体を流入させ、流路内の所定の位置で基質を反応させた後、採取部から反応生成物を取り出すことのできるマイクロ化学チップを得ることができる。

【0021】

また本発明は、前記基体は、前記流路に複数の被処理流体をそれぞれ流入させる複数の供給部と、処理後の流体を外部に導出する採取部とを有し、

前記複数の供給部から前記流路に複数の被処理流体をそれぞれ流入させ、流入された複数の被処理流体を合流させて予め定める処理を施した後に、前記採取部から処理後の流体を外部に導出することを特徴とする。

【0022】

本発明に従えば、複数の被処理流体を複数の供給部から流路にそれぞれ流入させると、流入された複数の被処理流体を合流させてから予め定める処理が施された後に、処理後の流体が採取部から外部に導出される。したがって、たとえば2つの供給部を有し、一方の供給部から原料となる化合物を含む流体を流入させ、他方の供給部から試薬を含む流体を流入させ、化合物を含む流体と試薬を含む流体とを合流させて反応させた後、得られた化合物を採取部から取り出すことので

きるマイクロ化学チップを得ることができる。

【0023】

また本発明は、被処理流体を流通させる流路が形成された基体を有し、前記流路を流通する被処理流体に予め定める処理を施すマイクロ化学チップの製造方法であって、

セラミックグリーンシートの表面に、予め定める形状の型を押圧して溝部を形成し、

溝部が形成されたセラミックグリーンシートの表面に、前記溝部を覆うように別のセラミックグリーンシートを積層し、

積層したセラミックグリーンシートを、所定の温度で焼結させることによって前記基体を形成することを特徴とするマイクロ化学チップの製造方法である。

【0024】

本発明に従えば、セラミックグリーンシートの表面に、型を押圧して溝部を形成した後、溝部を覆うように別のセラミックグリーンシートを積層し、積層したセラミックグリーンシートを焼結させることによって、流路を有する基体が形成される。したがって、シリコン、ガラスまたは樹脂から成る基体に流路を形成する際に必要となるエッチング加工のような複雑な加工を行うことなく、簡単な加工を行うだけでマイクロ化学チップを製造することができる。また本発明のマイクロ化学チップの製造方法では、流路となる溝部には、押圧された型の形状が転写されるので、型の表面形状を調整することによって、底面および側壁が所望の表面形状を有する流路を容易に形成することができる。

【0025】

また本発明は、前記基体を、3枚以上のセラミックグリーンシートが積層されたものを焼成して硬化させることによって形成するにあたっては、

2枚以上のセラミックグリーンシートの表面に、予め定める形状の型をそれぞれ押圧して溝部を形成するとともに、異なるセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を必要に応じて形成し、

溝部が形成されたセラミックグリーンシートの表面に、前記溝部を覆うように、別のセラミックグリーンシートを積層し、

積層されたセラミックグリーンシートを、所定温度で焼結させることによって前記基体を形成することを特徴とする。

【0026】

本発明に従えば、3枚以上のセラミックグリーンシートが積層されたものを焼結させることによって基体を形成する場合には、2枚以上のセラミックグリーンシートの表面に型をそれぞれ押圧して溝部を形成するとともに、異なるセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を必要に応じて形成し、溝部が形成されたセラミックグリーンシートの表面に、溝部を覆うように別のセラミックグリーンシートを積層し、積層されたセラミックグリーンシートを焼結させることによって、立体的な流路を有する基体を形成する。

【0027】

たとえば、マイクロ化学チップの基体を、3枚のセラミックグリーンシートが積層されたものを焼結させることによって形成する場合には、以下のようにして基体を形成する。まず、2枚のセラミックグリーンシートの表面に、それぞれ予め定める形状の型を押圧し、溝部を形成するとともに、溝部の形成された2枚のセラミックグリーンシートのうちの1枚に、2枚のセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を形成する。次に、溝部のみが形成されたセラミックグリーンシートの表面に、このセラミックグリーンシートの溝部を覆うように、溝部および貫通孔の形成されたセラミックグリーンシートを積層する。さらに、溝部および貫通孔の形成されたセラミックグリーンシートの表面に、このセラミックグリーンシートの溝部を覆うように、別のセラミックグリーンシートを積層し、積層されたセラミックグリーンシートを、所定温度で焼結させることによって基体を形成する。このようにして基体を形成することによって、流路が立体的に形成されたマイクロ化学チップを製造することができる。

【0028】

また本発明は、被処理流体を流通させる流路が形成された基体を有し、前記流路を流通する被処理流体に予め定める処理を施すマイクロ化学チップの製造方法であって、

セラミックグリーンシートの表面に、予め定める形状の型を押圧して溝部を形成し、

溝部が形成されたセラミックグリーンシートを、所定の温度で焼結させることによって基体本体を形成し、

該基体本体の表面の前記溝部を被覆部で覆うことによって前記基体を形成することを特徴とするマイクロ化学チップの製造方法である。

【0029】

本発明に従えば、セラミックグリーンシートの表面に型を押圧して溝部を形成し、溝部が形成されたセラミックグリーンシートを所定の温度で焼結させることによって基体本体を形成し、該基体本体の表面の前記溝部を被覆部で覆うことによって、流路を有する基体が形成される。したがって、シリコン、ガラスまたは樹脂から成る基体に流路を形成する際に必要となるエッチング加工のような複雑な加工を行うことなく、簡単な加工を行うだけでマイクロ化学チップを製造することができる。また本発明のマイクロ化学チップの製造方法では、流路となる溝部には、押圧された型の形状が転写されるので、型の表面形状を調整することによって、底面および側壁が所望の表面形状を有する流路を容易に形成することができる。

【0030】

また本発明は、前記基体本体を、複数枚のセラミックグリーンシートが積層されたものを焼結させることによって形成するにあたっては、

2枚以上のセラミックグリーンシートの表面に、予め定める形状の型をそれぞれ押圧して溝部を形成するとともに、異なるセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を必要に応じて形成し、

溝部が形成されたセラミックグリーンシートの表面に、前記溝部を覆うように、別のセラミックグリーンシートを積層し、

積層されたセラミックグリーンシートを、所定温度で焼結させることによって前記基体本体を形成することを特徴とする。

【0031】

本発明に従えば、複数枚のセラミックグリーンシートが積層されたものを焼成

して硬化させることによって基体本体を形成する場合には、2枚以上のセラミックグリーンシートの表面に型をそれぞれ押圧して溝部を形成するとともに、異なるセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を必要に応じて形成し、溝部が形成されたセラミックグリーンシートの表面に、溝部を覆うように別のセラミックグリーンシートを積層し、積層されたセラミックグリーンシートを焼結させることによって基体本体を形成する。そして、基体本体上で露出している溝部を被覆部で覆うことによって、立体的な流路を有する基体を形成することができる。

【0032】

たとえば、2枚のセラミックグリーンシートが積層されたものを焼結させることによって基体本体を形成する場合には、以下のようにして基体を形成する。まず、2枚のセラミックグリーンシートの表面に、それぞれ予め定める形状の型を押圧し、溝部を形成するとともに、溝部の形成された2枚のセラミックグリーンシートのうちの1枚に、2枚のセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を形成する。次に、溝部のみが形成されたセラミックグリーンシートの表面に、このセラミックグリーンシートの溝部を覆うように、溝部および貫通孔の形成されたセラミックグリーンシートを積層し、積層されたセラミックグリーンシートを、所定温度で焼結させることによって基体本体を形成する。このようにして形成された基体本体上で露出している溝部を被覆部で覆うことによって、流路が立体的に形成されたマイクロ化学チップを製造することができる。

【0033】

【発明の実施の形態】

図1(a)は、本発明によるマイクロ化学チップ1の基本的な構成を示す平面図である。図1(b)は、図1(a)に示すマイクロ化学チップ1の切断面線I-Iにおける断面構成を示す断面図である。

【0034】

マイクロ化学チップ1は、被処理流体を流通させる流路12が形成されたセラミック材料から成る基体11を有し、流路12を流通する被処理流体に予め定め

る処理を施す。基体 11 には、さらに流路 12 に被処理流体を流入させる供給部 13 と、処理部 14 と、処理後の流体を外部に導出する採取部 15 とが設けられる。供給部 13 は、外部から流路 12 に被処理流体を注入することができるように開口で実現されている。また採取部 15 は、流路 12 から被処理流体を外部に取り出すことができるように開口で実現されている。

【0035】

マイクロ化学チップ 1 では、供給部 13 から流路 12 に被処理流体を流入させ、流入された被処理流体に処理部 14 において予め定める処理を施した後、採取部 15 から処理後の流体を外部に導出する。たとえば、処理部 14 に試薬を仮固定しておき、供給部 13 から基質を含む流体を流入させると、処理部 14 において基質と試薬とを反応させることができるので、採取部 15 から反応生成物を取り出すことができる。さらに、処理部 14 の流路 12 の下方にヒータなどの加熱手段を設け、処理部 14 の流路 12 を加熱すれば、基質と試薬とをより確実に反応させることができる。

【0036】

前述のように、基体 11 はセラミック材料から成るので、シリコン、ガラスまたは樹脂から成る基体に流路を形成する際に必要なエッチング加工のような複雑な加工を行うことなく、簡単な加工を行うだけで流路 12 を有する基体 11 を形成することができる。したがって、マイクロ化学チップ 1 は、生産性が高く、また製造原価が低いので、安価である。またセラミック材料は、樹脂などに比べ、耐薬品性に優れるので、マイクロ化学チップ 1 は、種々の条件で 사용할ことができる。すなわち、基体 11 がセラミック材料から成ることによって、生産性が高く、安価で、かつ耐薬品性に優れ、種々の条件で使用するのことができるマイクロ化学チップ 1 を得ることができる。

【0037】

基体 11 を構成するセラミック材料としては、たとえば酸化アルミニウム質焼結体、ムライト質焼結体またはガラスセラミックス焼結体などを用いることができる。

【0038】

なお、マイクロ化学チップ 1 では、供給部 13 から被処理流体を注入する際に、マイクロシリンジなどで被処理流体を押込むことによって、被処理流体を供給部 13 から採取部 15 まで送液することができる。また注入する際に、外部に設けられるポンプなどで被処理流体に圧力を加えながら注入することによって送液することもできる。また供給部 13 から被処理流体を注入した後に、採取部 15 からマイクロシリンジなどで吸引することによって送液することもできる。

【0039】

次に、本発明によるマイクロ化学チップの構成を具体的に説明する。図 2 (a) は、本発明の実施の一形態であるマイクロ化学チップ 2 の構成を簡略化して示す平面図である。図 2 (b) は、図 2 (a) に示すマイクロ化学チップ 2 の切断面線 I I - I I、I I I - I I I および I V - I V における断面構成を示す断面図である。なお、図 2 (b) では、切断面線 I I - I I、I I I - I I I および I V - I V における断面構成を並べて示す。

【0040】

マイクロ化学チップ 2 は、セラミック材料から成る基体 21 を有し、基体 21 には、流路 22 と、2つの供給部 23 a、23 b と、処理部 24 と、採取部 25 とが設けられる。供給部 23 a は、供給流路 27 a と、供給流路 27 a の端部に設けられる供給口 26 a と、供給流路 27 a の上方に設けられるマイクロポンプ 28 a とを含む。同様に、供給部 23 b は、供給流路 27 b と、供給流路 27 b の端部に設けられる供給口 26 b と、供給流路 27 b の上方に設けられるマイクロポンプ 28 b とを含む。供給口 26 a、26 b は、外部から供給流路 27 a、27 b に被処理流体を注入することができるように開口されている。また採取部 25 は、流路 22 から被処理流体を外部に取り出すことができるように開口で実現されている。

【0041】

基体 21 の内部であって、処理部 24 の流路 22 の下方には、ヒータ 29 が設けられる。処理部 24 の流路 22 は、ヒータ 29 の上方を複数回数通過するように折り返して形成される。基体 21 の表面には、ヒータ 29 と外部電源とを接続するための図示しない配線がヒータ 29 から導出されている。この配線は、ヒ-

タ 29 よりも抵抗値の低い金属材料で形成される。

【0042】

マイクロ化学チップ 2 では、2 つの供給部 23 a, 23 b から流路 22 に被処理流体をそれぞれ流入させて合流させ、必要に応じて処理部 24 においてヒータ 29 を用いて流路 22 を所定の温度で加熱し、流入された 2 種類の被処理流体を反応させ、得られた反応生成物を採取部 25 から導出させる。

【0043】

たとえば、供給部 23 a から原料となる化合物を含む流体を流入させ、供給部 23 b から試薬を含む流体を流入させ、処理部 24 の流路 22 をヒータ 29 で加熱すれば、化合物の合成を行うことができ、得られた化合物を採取部 25 から取り出すことができる。また、本実施形態とは異なるが、採取部 25 または採取部 25 よりも被処理流体の流通方向上流側に検出部を設ければ、化学反応や抗原抗体反応、酵素反応などの生化学反応の反応物を検出することができる。

【0044】

なお、使用後のマイクロ化学チップ 2 は、供給部 23 a, 23 b から洗浄液を流入させて洗浄すれば、再度使用することができる。

【0045】

流路 22 および供給流路 27 a, 27 b の断面積は、供給部 23 a, 23 b から流入される検体、試薬または洗浄液などを効率よく送液し混合するために、 $2.5 \times 10^{-3} \text{ mm}^2$ 以上 1 mm^2 以下であることが好ましい。流路 22 および供給流路 27 a, 27 b の断面積が 1 mm^2 を超えると、送液される検体、試薬または洗浄液の量が多くなり過ぎるので、単位体積あたりの反応表面積を増大させ、反応時間を大幅に削減させるというマイクロ化学チップの効果を充分に得ることができない。また流路 22 および供給流路 27 a, 27 b の断面積が $2.5 \times 10^{-3} \text{ mm}^2$ 未満であると、マイクロポンプ 28 a, 28 b による圧力の損失が大きくなり、送液に問題が生じる。したがって、流路 22 および供給流路 27 a, 27 b の断面積を $2.5 \times 10^{-3} \text{ mm}^2$ 以上 1 mm^2 以下とした。

【0046】

また、流路 22 および供給流路 27 a, 27 b の幅 w は、 $50 \sim 1000 \mu\text{m}$

であることが好ましく、より好ましくは $100 \sim 500 \mu\text{m}$ である。また流路 22 および供給流路 27a, 27b の深さ d は、 $50 \sim 1000 \mu\text{m}$ であることが好ましく、より好ましくは $100 \sim 500 \mu\text{m}$ であって、上記断面積の範囲となるようにすればよい。そして、幅と深さの関係は、短辺長/長辺長 ≥ 0.4 が好ましく、より好ましくは短辺長/長辺長 ≥ 0.6 である。短辺長/長辺長 < 0.4 では、圧力損失が大きくなり、送液に問題が生じる。

【0047】

マイクロ化学チップ 1 の外形寸法は、たとえば、幅 A が約 40 mm であり、奥行き B が約 70 mm であり、高さ C が 1 ~ 2 mm であるが、これにかかわらず、必要に応じて適切な外形寸法とすればよい。

【0048】

次に、図 2 に示すマイクロ化学チップ 2 の製造方法を説明する。図 3 は、セラミックグリーンシート 31, 32, 33 の加工状態を示す平面図である。図 4 は、セラミックグリーンシート 31, 32, 33 を積層した状態を示す断面図である。

【0049】

まず、原料粉末に適当な有機バインダおよび溶剤を混合し、必要に応じて可塑剤または分散剤などを添加して泥漿にし、これをドクターブレード法またはカレンダーロール法などによってシート状に成形することによって、セラミックグリーンシート（別称：セラミック生シート）を形成する。原料粉末としては、たとえば、基体 21 が酸化アルミニウム質焼結体から成る場合には、酸化アルミニウム、酸化珪素、酸化マグネシウムおよび酸化カルシウムなどを用いる。

【0050】

本実施形態では、このようにして形成されるセラミックグリーンシートを 3 枚用いる。まず、図 3 (a) に示すように、1 枚目のセラミックグリーンシート 31 の供給口 26a, 26b および採取部 25 となるべく予め定められる位置に、図 3 (b) に示す 2 枚目のセラミックグリーンシート 32 に形成される溝部 36 に連通する貫通孔 34a, 34b, 35 を形成する。

【0051】

次に、図3 (b) に示すように、2枚目のセラミックグリーンシート32の表面に型を押圧し、溝部36を形成する。このとき、型には、所望の溝部36の形状が転写された形状の型を用いる。また型を押圧する際の押圧力は、セラミックグリーンシートに成形される前の泥漿の粘度に応じて調整される。たとえば、泥漿の粘度が $1 \sim 4 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ である場合には、 $2.5 \sim 7 \text{ MPa}$ の押圧力で押圧する。なお、型の材質は特に制限されるものではなく、金型であっても木型であってもよい。

【0052】

次に、図3 (c) に示すように、3枚目のセラミックグリーンシート33の表面に、導電性ペーストをスクリーン印刷法などによって所定の形状に塗布することによって、ヒータ29および外部電源接続用の配線パターン37を形成する。導電性ペーストは、タングステン、モリブデン、マンガン、銅、銀、ニッケル、パラジウムまたは金などの金属材料粉末に、適当な有機バインダおよび溶剤を混合して得られる。なお、ヒータ29を形成する導電性ペーストには、焼成後に所定の抵抗値になるように、前述の金属材料粉末にセラミック粉末が $5 \sim 30$ 重量%添加されたものが用いられる。

【0053】

図4に示すように、ヒータ29の形成されたセラミックグリーンシート33の表面に、溝部36の形成されたセラミックグリーンシート32を積層し、さらにセラミックグリーンシート32の表面に、溝部36を覆うように貫通孔34a, 34b, 35の形成されたセラミックグリーンシート31を積層する。積層されたセラミックグリーンシート31, 32, 33を温度約 1600°C で焼成して焼結一体化させる。

【0054】

次いで、貫通孔34a, 34b, 35が形成された表面側の予め定められる位置に、たとえばチタン酸ジルコン酸鉛 (PZT; 組成式: $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$) などの圧電材料を貼り付け、マイクロポンプ28a, 28bを形成する。圧電材料は、印加された電圧に応じて伸縮することによって流路22の上方の基体21を振動させることができるので、送液を行うマイクロポンプ28a, 28b

として機能する。

【0055】

以上のようにして、図2に示す基体21を形成し、マイクロ化学チップ2を得る。

【0056】

このように、本実施形態のマイクロ化学チップ2の製造方法では、セラミックグリーンシート32の表面に、溝部36を形成した後、溝部36を覆うようにセラミックグリーンシート31を積層し、積層したセラミックグリーンシート31、32、33を焼成して焼結一体化させることによって、流路22を有する基体21を形成する。すなわち、シリコン、ガラスまたは樹脂から成る基体に流路を形成する際に必要となるエッチング加工のような複雑な加工を行うことなく、簡単な加工を行うだけでマイクロ化学チップ2を製造することができる。したがって、マイクロ化学チップ2は、生産性が高く、また製造原価も低いので、安価である。また本実施形態のマイクロ化学チップ2の製造方法では、流路22となる溝部36には、押圧された型の形状が転写されるので、型の表面形状を調整することによって、底面および側壁が所望の表面形状を有する流路22を容易に形成することができる。

【0057】

以上に述べたように、本実施形態のマイクロ化学チップ2は、2つの供給部23a、23bを有するけれども、これに限定されることなく、3つ以上の供給部を有してもよい。

【0058】

供給部が2つ以上設けられる場合、供給部の供給流路は、1点で合流するように設けられる必要はなく、流路22の異なる位置に接続されるように設けられてもよい。またヒータ29は、1箇所設けられる構成であるけれども、これに限定されることなく、2箇所以上に設けられてもよい。このように、3つ以上の供給部を設け、ヒータを2箇所以上に設けることによって、複雑な反応を制御することができる。

【0059】

なお、ヒータ 29 は、加熱しなくても反応が進行するような場合には、設ける必要はない。

【0060】

また、本実施形態では、送液手段として、マイクロポンプ 28 a, 28 b を設ける構成であるけれども、図 1 に示すマイクロ化学チップ 1 のように、マイクロポンプ 28 a, 28 b を設けない構成も可能である。この場合には、マイクロ化学チップ 1 と同様に、供給口 26 a, 26 b から被処理流体を注入する際に、マイクロシリンジなどで被処理流体を押込むことによって、被処理流体を供給口 26 a, 26 b から採取口 25 まで送液することができる。また注入する際に、外部に設けられるポンプなどで被処理流体に圧力を加えながら注入することによって送液することもできる。また供給口 26 a, 26 b から被処理流体を注入した後、採取口 25 からマイクロシリンジなどで吸引することによって送液することもできる。

【0061】

また、本実施形態のマイクロ化学チップ 2 の製造方法では、基体 21 を形成する際には、溝部 36 が形成されたセラミックグリーンシート 32 の表面に、溝部 36 を覆うように、別のセラミックグリーンシート 31 を積層した後、積層されたセラミックグリーンシート 31, 32, 33 を焼成するけれども、これに限定されることなく、溝部を露出させたまま焼成し、その後溝部を被覆部で覆うことによって基体を形成してもよい。このようにして形成された基体では、溝部の形成された基体本体と溝部を覆う被覆部とによって流路が形成される。

【0062】

被覆部としては、ガラスまたはセラミック材料から成る蓋体を用いることができる。蓋体は、溝部の形成されたセラミックグリーンシートの焼成後に、形成された基体本体に接着される。蓋体と基体本体とは、たとえば蓋体がガラスから成る場合には加熱および加圧によって接着され、蓋体がセラミック材料から成る場合にはガラス接着剤などによって接着される。なお、蓋体は、必ずしも基体本体に接着されている必要はなく、基体本体から取外し可能に取り付けられていてもよい。たとえば、基体本体と蓋体との間にシリコンゴムなどを挟み、マイクロ

化学チップ全体に圧力を加えるような構成であってもよい。このように蓋体を基体本体から取り外せるようにすることによって、再利用する際の洗浄が容易になる。

【0063】

また、本実施形態のマイクロ化学チップ2の製造方法では、基体21の流路22の部分は、溝部36の形成されたセラミックグリーンシート32と溝部36を覆うように積層されるセラミックグリーンシート31の2枚のセラミックグリーンシートから形成されるけれども、これに限定されることなく、3枚以上のセラミックグリーンシートから形成されてもよい。この場合には、2枚以上のセラミックグリーンシートに溝部を形成し、異なるセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を形成する。

【0064】

たとえば、流路の部分を3枚のセラミックグリーンシートから形成する場合には、以下のようにして基体を形成する。まず、1枚目のセラミックグリーンシートに図3(a)に示すセラミックグリーンシート31と同様に、2枚目のセラミックグリーンシートに形成される溝部に連通する貫通孔を形成する。次に、2枚目および3枚目のセラミックグリーンシートの表面に、それぞれ予め定める形状の型を押圧し、溝部を形成する。また2枚目のセラミックグリーンシートに、2枚目および3枚目のセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を形成する。

【0065】

次に、溝部が形成されたセラミックグリーンシートの表面に、溝部を覆うように、別のセラミックグリーンシートを積層する。すなわち、3枚目のセラミックグリーンシートの表面に、3枚目のセラミックグリーンシートに形成された溝部を覆うように2枚目のセラミックグリーンシートを積層し、2枚目のセラミックグリーンシートの表面に、2枚目のセラミックグリーンシートに形成された溝部を覆うように1枚目のセラミックグリーンシートを積層する。このとき、2枚目のセラミックグリーンシートに形成された溝部と3枚目のセラミックグリーンシートに形成された溝部とが、2枚目のセラミックグリーンシートに形成された貫

通孔で連通するように、各セラミックグリーンシートを積層する。

【0066】

このように積層されたセラミックグリーンシートを、前述の基体 21 を形成する場合と同様に、所定の温度で焼結させることによって基体を形成する。このようにして形成された基体では、流路が立体的に形成される。

【0067】

マイクロ化学チップにおける流路を流れる被処理流体は層流になるため、複数の被処理流体を混合するために流路を平面的に合流させた場合、被処理流体の混合は拡散によってのみ起こり、完全に混合するまで長い距離が必要になるが、合流部の下流部近傍の流路を立体的に形成することで、乱流を発生させ複数の被処理流体を容易に混合することが可能になる。

【0068】

なお、流路の部分を 4 枚のセラミックグリーンシートから形成する場合には、2 枚目および 4 枚目のセラミックグリーンシートに溝部を形成するとともに、2 枚目および 3 枚目のセラミックグリーンシートに、2 枚目および 4 枚目のセラミックグリーンシートにそれぞれ形成された溝部を連通するための貫通孔を形成し、4 枚目のセラミックグリーンシートの表面に、3 枚目、2 枚目および 1 枚目の順にセラミックグリーンシートを積層して焼成すればよい。

【0069】

また、マイクロポンプ 28 a, 28 b として機能する圧電材料は、積層されたセラミックグリーンシートの焼成後に貼り付けられるけれども、前述の P Z T のようなセラミック圧電材料を用いる場合には、セラミックグリーンシート 31 の予め定められる位置にセラミック圧電材料を取り付けた後、同時に焼成することもできる。

【0070】

さらに、セラミックグリーンシートに代えて、樹脂材料から成るシートを用いてマイクロ化学チップを製造することもできる。

【0071】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、基体がセラミック材料から成るので、生産性が高く、安価で、かつ耐薬品性に優れ、種々の条件で使用するこのできるマイクロ化学チップを得ることができる。

【0072】

また本発明によれば、基体を構成する基体本体がセラミック材料から成るので、生産性が高く、安価で、かつ耐薬品性に優れ、種々の条件で使用するこのできるマイクロ化学チップを得ることができる。

【0073】

また本発明によれば、供給部から流路に流入された被処理流体に予め定める処理を施した後に採取部から外部に導出するので、たとえば供給部から流路に基質を含む流体を流入させ、流路内の所定の位置で基質を反応させた後、採取部から反応生成物を取り出すこのできるマイクロ化学チップを得ることができる。

【0074】

また本発明によれば、複数の供給部から流路にそれぞれ流入された複数の被処理流体を合流させて予め定める処理を施した後に採取部から外部に導出するので、たとえば2つの供給部を有し、一方の供給部から原料となる化合物を含む流体を流入させ、他方の供給部から試薬を含む流体を流入させ、化合物を含む流体と試薬を含む流体とを合流させて反応させた後、得られた化合物を採取部から取り出すこのできるマイクロ化学チップを得ることができる。

【0075】

また本発明によれば、セラミックグリーンシートの表面に、型を押圧して溝部を形成した後、溝部を覆うように別のセラミックグリーンシートを積層し、焼結させることによって、流路を有する基体を形成するので、シリコン、ガラスまたは樹脂から成る基体に流路を形成する際に必要となるエッチング加工のような複雑な加工を行うことなく、簡単な加工を行うだけでマイクロ化学チップを製造することができるとともに、底面および側壁が所望の表面形状を有する流路を容易に形成することができる。

【0076】

また本発明によれば、セラミックグリーンシートの表面に型を押圧して溝部を

形成し、焼結させることによって基体本体を形成した後、基体本体の表面の溝部を被覆部で覆うことによって、流路を有する基体を形成するので、シリコン、ガラスまたは樹脂から成る基体に流路を形成する際に必要となるエッチング加工のような複雑な加工を行うことなく、簡単な加工を行うだけでマイクロ化学チップを製造することができるとともに、底面および側壁が所望の表面形状を有する流路を容易に形成することができる。

【0077】

また本発明によれば、2枚以上のセラミックグリーンシートの表面に溝部を形成するとともに、異なるセラミックグリーンシートの溝部を連通するための貫通孔を必要に応じて形成し、溝部が形成されたセラミックグリーンシートの表面に溝部を覆うように別のセラミックグリーンシートを積層し、焼結させることによって、立体的な流路を有する基体または基体本体を形成するので、流路が立体的に形成されたマイクロ化学チップを製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1(a)は、本発明によるマイクロ化学チップ1の基本的な構成を示す平面図である。図1(b)は、図1(a)に示すマイクロ化学チップ1の切断面線I-Iにおける断面構成を示す断面図である。

【図2】

図2(a)は、本発明の実施の一形態であるマイクロ化学チップ2の構成を簡略化して示す平面図である。図2(b)は、図2(a)に示すマイクロ化学チップ2の切断面線II-II、III-IIIおよびIV-IVにおける断面構成を示す断面図である。

【図3】

セラミックグリーンシート31, 32, 33の加工状態を示す平面図である。

【図4】

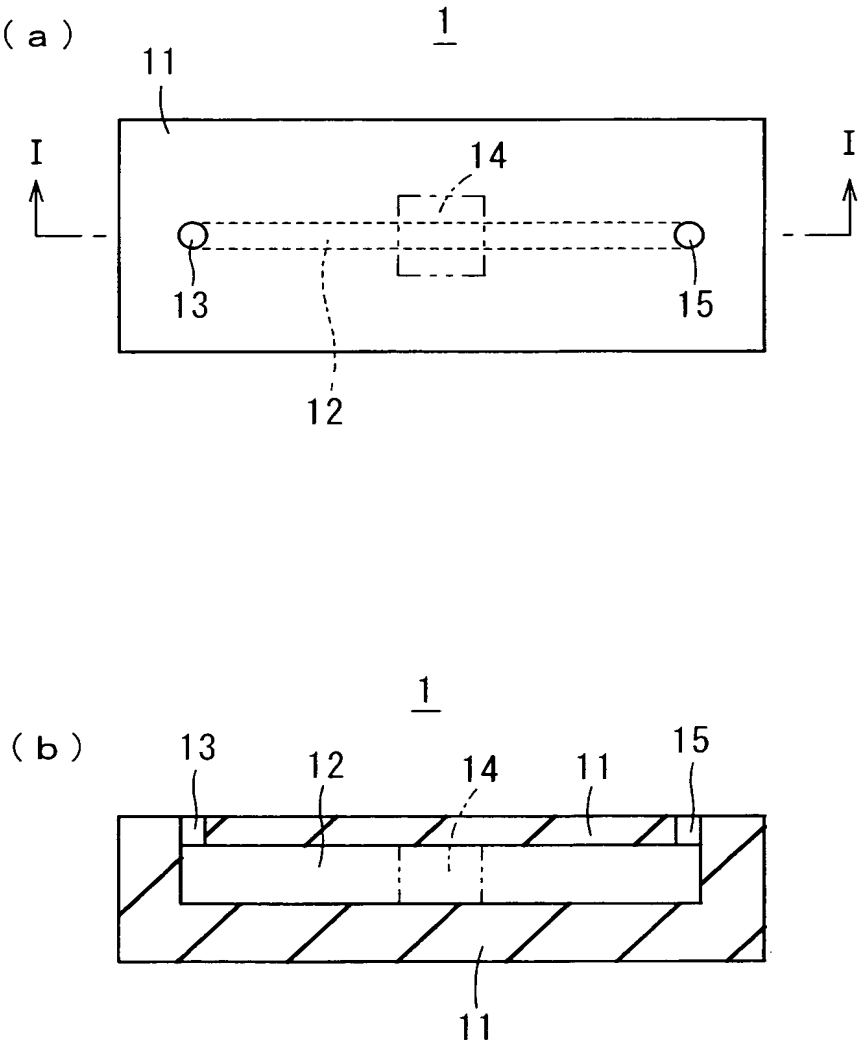
セラミックグリーンシート31, 32, 33を積層した状態を示す断面図である。

【符号の説明】

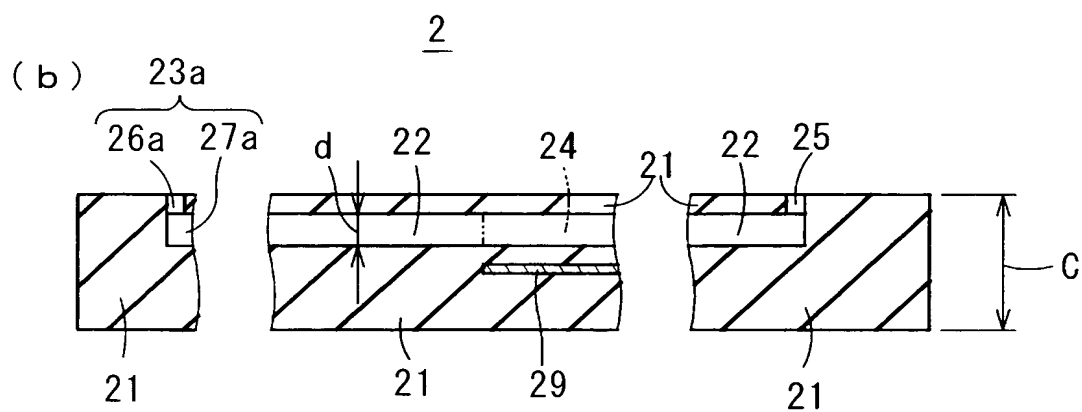
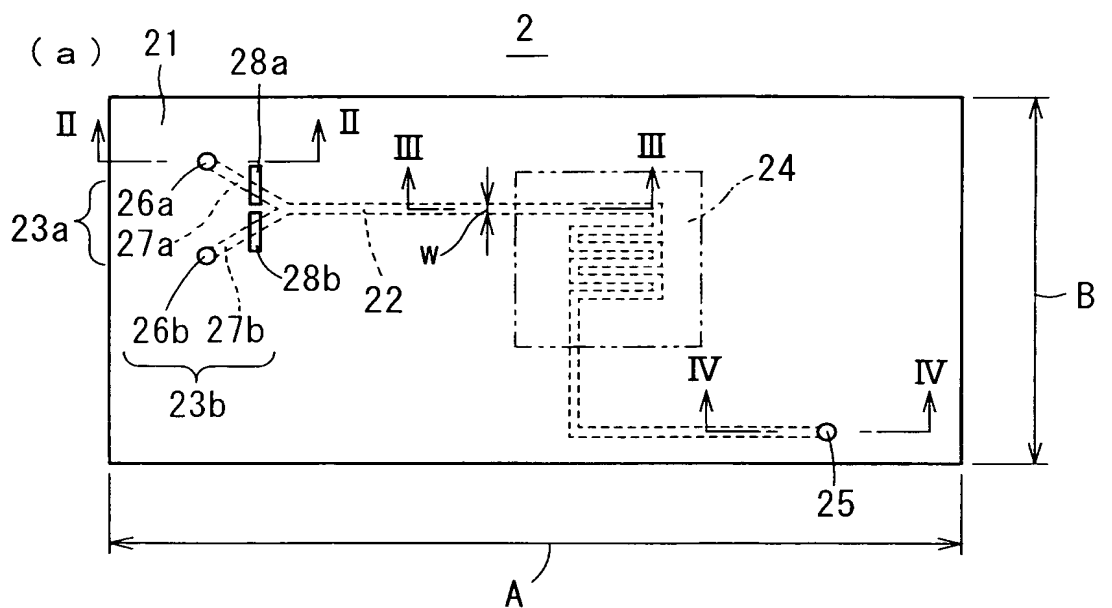
- 1, 2 マイクロ化学チップ
 - 1 1, 2 1 基体
 - 1 2, 2 2 流路
 - 1 3, 2 3 a, 2 3 b 供給部
 - 1 4, 2 4 処理部
 - 1 5, 2 5 採取部
 - 2 6 a, 2 6 b 供給口
 - 2 7 a, 2 7 b 供給流路
 - 2 8 a, 2 8 b マイクロポンプ
 - 2 9 ヒータ
 - 3 1, 3 2, 3 3 セラミックグリーンシート
 - 3 4 a, 3 4 b, 3 5 貫通孔
 - 3 6 溝部
 - 3 7 配線パターン

【書類名】 図面

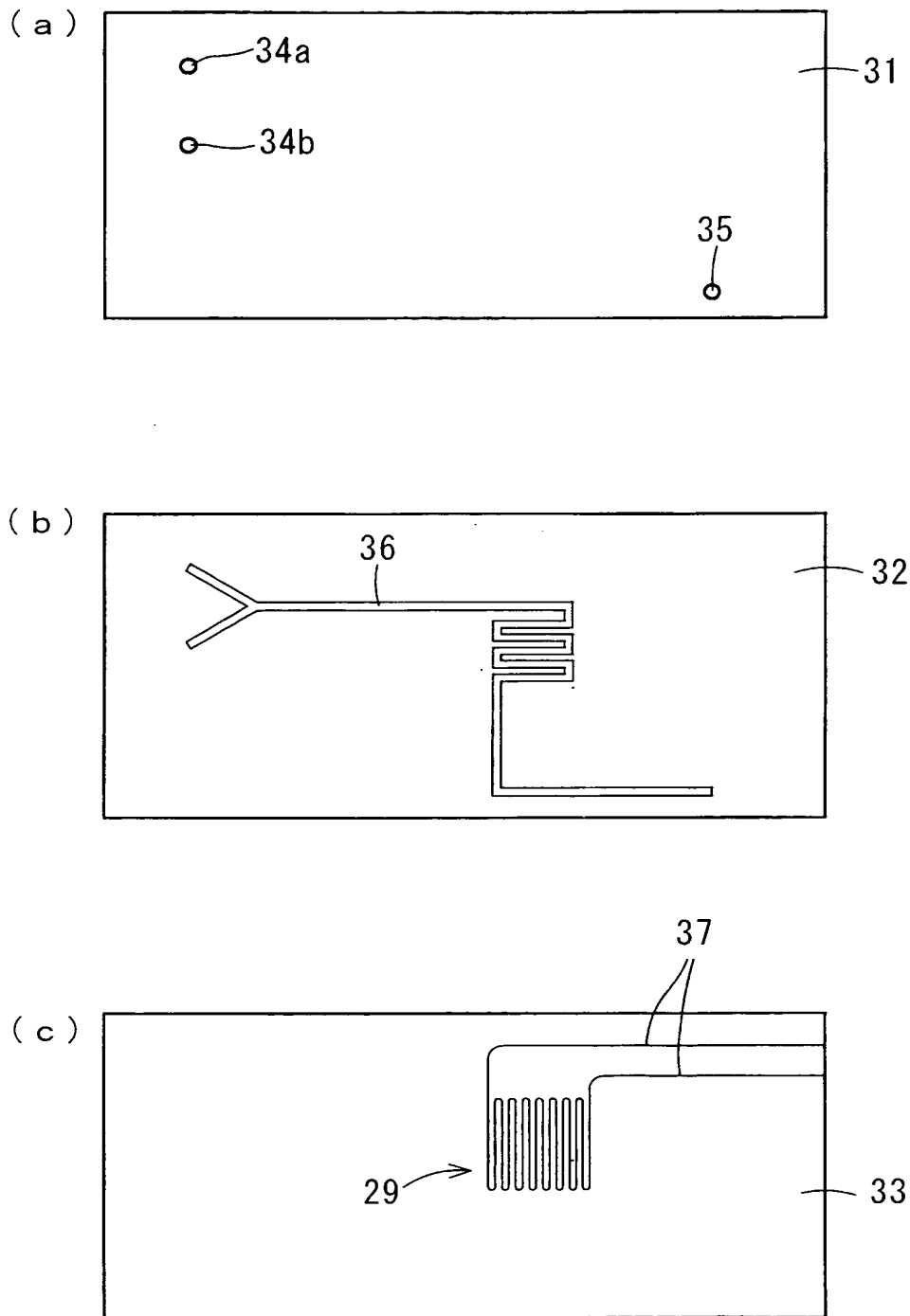
【図 1】



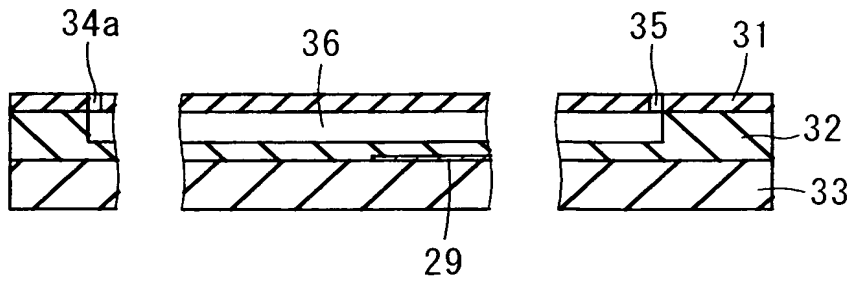
【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 生産性が高く、安価で、かつ耐薬品性に優れ、種々の条件で使用する
ことのできるマイクロ化学チップおよびその製造方法を提供する。

【解決手段】 セラミックグリーンシート 32 の表面に、予め定める形状の型を
押圧して溝部 36 を形成した後、溝部 36 を覆うように別のセラミックグリーン
シート 31 を積層し、積層したセラミックグリーンシート 31, 32 を所定の温
度で焼結させることによって、被処理流体を流通させる流路が形成されたセラミ
ック材料から成る基体を形成し、マイクロ化学チップを得る。このマイクロ化学
チップは、生産性が高く、また製造原価も低いので、安価である。また、耐薬品
性に優れ、種々の条件で使用する事ができる。

【選択図】 図 3

特願 2 0 0 3 - 1 1 4 8 2 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 6 3 3]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府京都市山科区東野北井ノ上町 5 番地の 2 2

氏 名

京セラ株式会社

2. 変更年月日

1 9 9 8 年 8 月 2 1 日

[変更理由]

住所変更

住 所

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地

氏 名

京セラ株式会社